収差補正 ABF-STEM 法による Li 原子の直接観察

Direct Observation of Lithium Atoms Using Spherical Aberration Corrected STEM

大島 義文^a, 李 少淵^b, 高柳 邦夫^b

Yoshifumi Oshima, Soyeon Lee and Kunio Takayanagi

^a大阪大学超高圧電子顕微鏡センター ^b東京工業大学大学院理工学研究科

要旨 リチウムイオン電池高効率化を目指した研究の一つとして、原子スケールでの正極材料・電解質界面におけるリチウムイオン伝導の解明が挙げられている。最近、球面収差補正装置を搭載した 50 pm 分解能電子顕微鏡(R005)を用いて透過ディスク内に環状検出器を置いた手法(環状明視野法)により正極材料の候補であるスピネル結晶構造内リチウム原子カラムの観察に成功した。本稿では、この手法により、リチウムカラム強度がカラム内の原子数に比例していること、そして、リチウムイオンが抜けることによる構造変化が観察できることを紹介する。また、環状明視野像の特徴を簡単に紹介する。

キーワード:リチウム、環状明視野法、収差補正、定量解析

1. はじめに

リチウムイオン電池の高効率化を目指した研究が精力的に 進められている.この電池では正極材料内のリチウムイオン 拡散が基本動作になっている^{1,2)}ため、正極材料内における 充電時のリチウムイオン放出過程と放電時のリチウムイオン 吸収過程のヒステリシスが寿命を下げる要因に挙げられてい る.そのため、正極材料の形状を工夫すること(例えば、ワ イヤ形状にする³⁾)や適当な化合物を添加することが試みら れている.このような状況において、原子スケールでリチウ ムイオン伝導を解明できれば、長寿命化に対するより確かな 解決策を見出せると思われる.しかしながら、リチウムイオ ンはX線・粒子線などによって捉えることが難しいため、 原子スケールでリチウムイオン伝導を捉えられていない.現 在提案されている正極材料は不均一な組成分布をもつことも あり、原子スケールでリチウムを検出する必要性はますます 高まっている^{4,5)}.

透過電子顕微鏡は、原子スケールの空間分解能を有するた め有望な手法である.ただし、リチウムのような軽元素を原 子レベルで観察するには、1Å以下の高い空間分解能が必要 条件である.これまでに、LiCoO₂結晶で-3300Åのデフォー カスから焦点が合っている状態まで24Åステップで得た多 数の高分解能像から構築された位相再生像は、分解能が1Å より高くなるため、リチウム原子を識別でたことが報告され ている⁶.

2. 収差補正 ABF-STEM 法

Haidar らが球面収差補正装置の開発に成功して以来^{7,8}, 収差補正電子顕微鏡の開発がイギリス,アメリカ,日本など で進められ,ここ10年くらい空間分解能競争が繰り広げら れている.国内では,非対称収差補正装置を搭載した加速電 圧 300 kV の電子顕微鏡 R005 が開発され⁹⁾,ゲルマニウム (114)観察で47 pm離れた2 つの原子カラムを分離した像 の撮影に成功している¹⁰⁾.しかし,このような高い空間分解 能を実現したにもかかわらず,高角環状暗視野(HAADF) 法では,コントラスト比が高すぎるため,重い元素カラム近 くにある軽い元素カラムを識別できない¹¹⁾.

Cowley らは、薄い環状検出器を透過ディスクの内側に置 くことにより明視野(BF)像に比べ実効的に空間分解能が 高い像が得られることを指摘している¹²⁾.奥西らは、環状検 出器を透過ディスクの内側に置く手法、環状明視野(ABF) 法を試み、SrTiO₃結晶のストロンチウムカラムと同時にこ れまでに検出できなかった酸素カラムを観察できたことを報 告している¹³⁾.現在では、収差補正顕微鏡を用いたABF法で、 リチウムや水素原子カラムの観察が行われている^{14~17)}.

図1にABF法における電子線,試料,検出器の関係を模式的に示す.球面収差補正装置を用いた場合,より広い角度から無収差で電子線を収束させることができるため,よりシャープな電子線プローブが得られる.基本的には,このプローブサイズが分解能を決めている.本稿では、50 pm 分解能を有する R005 を用いて ABF 法によるリチウムイオン観察を行った結果を紹介する.以下に観察条件を示す.電子線プローブの収束角は30 mrad (半角),加速電圧は300 kV,プローブ電流は約10 pA である. ABF 像は,環状検出器に

^a〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 7-1 E-mail: oshima@uhvem.osaka-u.ac.jp 2012 年 5 月 12 日受付



図1 環状明視野(Annular Bright Field)法の模式図. 細く収束した 電子線を試料表面付近に照射し,試料から散乱した電子を透過ディ スク内に置いた環状検出器で検出することで像を得ている.

より 20-30 mrad (半角) に散乱された電子を検出すること で得,同時に HAADF 像は,75-200 mrad に散乱された電子 を検出することで得ている.1ピクセル当たりの電子線プ ローブの滞留時間は,38 µsec.とした.

3. バナジウム酸リチウム結晶 ABF 観察

3.1 リチウムカラムの観察

バナジウム酸リチウム結晶は、スピネル構造(空間群 $F_{d_{3m}}$ 格子定数 0.824 nm)である.スピネル構造は、多数の 空サイトをもっており、リチウムがその空サイトを利用して 移動しやすいため正極材料の候補となっている.観察に用い た単結晶は、あらかじめ X線回折法により完全結晶である ことを確認した¹⁸⁾. ABF 観察用試料は、この単結晶をエタ ノール溶剤中でクラッシュし、穴の開いたカーボン膜に担持 させることによって得た.観察は、図2(a)に示すように[110] 方位から行っている.この方位から観察した場合、[001]方 位に沿って 2 つのリチウムカラムが 2 つの酸素カラム間に挟 まれており、さらに、その 2 つの酸素カラムが 2 つのバナジ ウム α カラムに挟まれている.バナジウムカラムには、 α カ ラムとその中間に β カラムがある. α カラムに、 β カラムに 対し 2 倍のバナジウム原子がカラム上に並んでいるため、コ ントラストが高い.

図 2 (b) (c) は、それぞれ同じ領域から得た ABF と HAADF 像である¹⁴⁾. この像は、Radial filter¹⁹⁾ と周波数フィルター によってノイズを除去した像である. 前者では、逆格子(フー リエ)空間において回折スポットを除いた同心円に沿った強 度分布を平均化してノイズを減らしている. 後者では、 (80 pm)⁻¹ から (67 pm)⁻¹ まで滑らかに変化するフィルターに よって高次の波数を完全にカットしている. 図 2 (b) (c) に バナジウム α カラムで囲まれたひし形ユニットを示す. HAADF 像ではバナジウム α と β カラムの位置にコントラス トを見ることが出来るが、酸素カラムの位置ではわずかなコ



(d) 1 nm

図2 (a) バナジウム酸リチウム (LiV₂O₄) 結晶を $\langle 110 \rangle$ 方位から 投影した構造モデル.リチウムカラムは,バナジウム α カラムに囲 まれたひし形ユニットの中央に, [001] 方位に沿って 2 つある.(b) 同じ視野から得た高角環状暗視野(HAADF)像.(c) $\langle 110 \rangle$ 方位か ら観察して得た環状明視野(ABF)像.(d)実験と同じ観察条件で マルチスライス計算から得た ABF シミュレーション像.

ントラストしか見えず, リチウムカラムの位置にコントラス トを見ることはできない. 一方, ABF 像では, 酸素やリチ ウムカラムにもコントラストを見ることができる. 図2(d) に示したマルチスライスシミュレーションから得た ABF 像 は、実験像をよく説明している.

3.2 原子数に比例したカラム強度

図3は、くさび形状の観察用試料を模式的に示したもの である.このような試料を用いることで、カラム内の原子数 とその強度の関係がわかる.これまでに、HAADF像のカラ ム強度は、カラム内の原子数にほぼ比例していることが明ら かになっている^{20~22)}.ABF像と同時に観察したHAADF像 のカラム強度からカラム内の原子数を見積もった.

図4は、くさび形状の試料から得た HAADF 像とそれに対応する HAADF シミュレーション像、および、[1-10] 方向 に沿った強度プロファイル(バナジウムαカラムとその両



図3 バナジウム酸リチウム(LiV₂O₄)結晶くさび形試料の模式図. [110] 方位に沿って一定の割合で厚くなっている. ABF 像は, この 試料の端から得た.



図4 (a) パナジウム酸リチウム (LiV₂O₄) 結晶くさび形試料から 得た HAADF 像とそのシミュレーション像. 左側は真空である. 下 段は, 矢印で示した直線に沿った強度プロファイルである. 実線は, 観察像から得たプロファイルであり, 点線はシミュレーションから 得たプロファイルである. 左から5つ目のカラムまで, カラム強度 が一定の割合で増加している. 一方, 5つ目より右側のカラム強度 は一定である.

サイドに酸素カラムのピークを見ることができる) である. 左から5番目のカラムまで強度はほぼ一定値で増加してい る.シミュレーション像との比較から,この試料は,[1-10] 方向に沿って 0.58 nm 進む毎に,厚さが 0.58 nm 増加してい ることがわかった.また,最も薄い左先端の α カラムには バナジウム原子数が6個(厚さにして 1.7 nm) あることが わかった²³⁾.ただし,左から5番目以降のカラム強度はほぼ 一定であるため,同じ厚さである.

図5は、図4と同じ領域から得た ABF 像とそれに対応す る ABF シミュレーション像、および、[1-10] 方向に沿った 強度プロファイルである. HAADF 像から求めた構造モデル から得た ABF シミュレーション像は、観察した ABF 像をよ く再現している. バナジウム α カラムの強度プロファイル を見ると、バックグランドとカラム強度(ABF 像では溝に 対応する)の差(ディップ・ハイト)は、[1-10] 方向に沿っ



図5 (a) バナジウム酸リチウム (LiV₂O₄) 結晶くさび形試料から 得た ABF 像とそのシミュレーション像. 左側は真空である. 原子 カラム位置の像強度は暗点となっている. 下段は, 矢印で示した直 線にそって得た強度プロファイルである. 実線は, 観察像から得た プロファイルであり, 点線はシミュレーションから得たプロファイ ルである. 左から5つ目のカラムまで, カラム強度が一定の割合で 減少している. 一方, 5つ目より右側のカラム強度は一定である.

て左から一定の値で増加しており、カラムに含まれる原子数 に比例していることがわかる²³⁾.

そこで、リチウムカラムに対して、ディップ・ハイトとカ ラム内原子数の関係を詳しく調べた.上述の HAADF 像定量 解析から見積もった厚さより各リチウムカラム中のリチウム サイト数は、[1-10] 方向に沿って最も薄い領域から3,4,5,6, 7 個と1 個ずつ増加している.カラム内のリチウム占有率を 100%と仮定し、ABF 像のおよそ 100 個のリチウムカラムに ついて、各リチウム原子数に対するディップ・ハイトのヒス トグラムを求めた(図6).図6の挿入図は、リチウムイオ ン数と平均ディップ・ハイトの関係を示す.この結果は、リ チウムカラムにおいてもディップ・ハイトがリチウムイオン 数に比例しており、ほぼリチウムイオン1 個の違いを ABF 像のカラム強度から識別できる可能性を示している.

3.3 リチウム拡散による構造変化の観察

スピネル構造であるバナジウム酸リチウム結晶は、四面体 サイトに配置した酸素イオンのネットワークを骨格としてい る.この骨格に対して、リチウムイオンが四面体中心(8a サイト)に入ると、バナジウムイオンはリチウムイオンに隣 接しない八面体中心(16d サイト)に入る.一方、リチウム イオンに隣接した八面体中心(16c サイト)やバナジウムイ オンに隣接した四面体中心(8b サイト)は空のサイトである. 理論計算²⁴⁾より、リチウムイオンが 8a サイトから抜けると、 空のサイトであるべき16c サイトにバナジウムが入ることが 報告されている.図7は、バナジウム酸リチウム結晶にや



ディップ・ハイト

図6 リチウムカラム内の各原子数に対するディップ・ハイト(カ ラムとバックグランド強度の差)のヒストグラム。各元素のカッコ 内の数値は、カラム内の原子数を示す(カラム内の占有率を100% と仮定する)。挿入図は、リチウムイオン数と平均ディップ・ハイ トの関係を示す。この関係は、原点を通る直線で近似できる。

や強い電子プローブを照射することによって構造変化する様 子を捉えた連続 ABF 像である²⁵⁾. 図7 でバナジウム α サイ トに囲まれたひし形ユニット(白線で示す)の中央付近にあ る2 つの弱いコントラストがリチウムカラムである. このリ チウムカラム強度は、40 秒くらいまではあまり変化しない が、50 秒以降は急速に下がる. これに応じて、バナジウム α サイトの強度も下がり、最終的にはバナジウム β サイトと ほぼ同じ強度になる. さらに、ひし形ユニットの中心に新た なコントラストが現れ、その強度は90 秒でバナジウム α や β サイトとほぼ同程度になる. この観察結果は、16d サイト にいたリチウムイオンが電子線照射によって抜けたことに応 じて、バナジウムがその隣の八面体中心(16c サイト)に入っ たことを示唆する. バナジウムは16c や 16d サイトのそれぞ れ半分をランダムに占有しているため、欠損した NaCl 構造 と考えられる²⁵⁾.

以上, 収差補正 ABF-STEM 法により, リチウムカラムを 直接観察できること, そして, そのカラム強度(厳密には, バッ クグランドとカラム強度の差)からカラム内のリチウムイオ ン数を見積もれることがわかる. また, ABF 像による動的 観察から, リチウムイオンの拡散による構造変化を観察でき ることがわかる.

4. ABF 像の定量解釈

原子数層という薄い試料の ABF 像は、オーバーフォーカ スで原子カラム位置のコントラストが暗点となるが、アン ダーフォーカスでは明点になる²⁶⁾. つまり、ABF 像は、基 本的には位相コントラストである. この ABF 像を理解する 上で、弱位相近似を仮定した Cowley の考え方がシンプルな ので紹介する¹²⁾.

レンズ伝達関数 T(u) を



図7 電子線照射によるバナジウム酸リチウム (LiV₂O₄)結晶の 構造変化. 1 au
u au au au au auのがのレートで撮影している. $\neg u - \neg$ 電 流は $10 ext{ pA}$, $1 ext{ } u au au au au$ の滞留時間は 38 au 秒である. $1 ext{ } u au au$ u au $6.0 ext{ pm} \times 6.0 ext{ pm}$ の正方形である. 図中, バナジウム α カラムに囲ま れたひし形ユニットを白い線で示す.

 $T(u) = A(u) \exp[i\chi(u)]$

とする. ここで, A(u) は絞り関数, χ (u) は収差関数である. 試料面上に収束した電子線, つまり, プローブ関数 t(x) は,

t(x) = F(T(u))

となる. Fは、フーリエ変換である. 試料面上 X の位置に電 子線プローブがあるとすると、試料の出射面における波動関 数 $\Psi(x)$ は、

 $\psi(x) = t(x - X)q(x)$

となる. q(x)は、物体の透過関数である. 検出器面上での振幅 ($\Psi(x)$ のフーリエ変換で与えられる)は、

 $\psi(u) = Q(u) \otimes T(u) \exp(2\pi i u X)$

となる. Q(u) は, q(x) のフーリエ変換である. したがって, プローブ位置 X における強度 I(X) は,

 $I(X) = \int du \cdot D(u) |Q(u) \otimes T(u) \exp[2\pi i uX]|^2$

となる. D(u) は、検出器の関数である. ここで、弱位相物体近似を仮定すると、I(X) は、

$$I(X) = B.G. + 2\sigma\varphi(X) \otimes \xi_{im}(X) + \int du \cdot D(u) |i\sigma\varphi(X) \otimes t(X) \exp[-2\pi i uX]|^2 \xi(X) = t(X) \int du D(u) T^*(u) \exp[-2\pi i uX] = \xi_{m}(X) + i\xi_{im}(X)$$

と展開できる(式の展開については文献12)を参照のこと). $\xi(x)$ は、実効プローブ関数である. B.G. は、バックグランド、 第2項はポテンシャル φ の1次の項である. 弱位相物体近 似($\varphi \ll 1$)により、ポテンシャル φ の2次の項である第3 項は無視できる.以上,ABF像の強度は、実効プローブ関数の虚数項 $\xi_{im}(X)$ とポテンシャルのコンボリューションで表されていることがわかる.

実効プローブ関数の虚数項 $\xi_{in}(X)$ は、オーバーフォーカス では原点で正の値をとるが、アンダーフォーカスでは負の値 をとるように、デフォーカスに依存したコントラストの反転 を示す²⁶⁾. これは、TEM 像において位相コントラスト伝達 関数がフォーカスによって反転することに対応しており、 ABF 像が位相コントラスであることを示している. この $\xi_{in}(X)$ は、透過ディスク内のできるだけ外側に幅の薄い環状 検出器D(u)を置くことで、回折収差から得られるプローブ 関数 t(X)をよりシャープな関数とさせる. つまり、この環 状検出器の条件が空間分解能を向上させている. 実効プロー ブ関数 $\xi_{in}(X)$ は、より明瞭にリチウムカラムを観察するため の最適な環状検出器D(u)条件を探索する上で重要な関数で ある.

ABF 法の結像に関して, Findlay らは, ABF 像における原 子カラムコントラストがフォーカスによらず暗点であること を報告している^{27~29)}. このことは,実験的にも示されてい る³⁰⁾. これらは,試料が厚い場合,つまり,弱位相近似が成 り立たない条件における ABF 像を議論している点で今回と 異なる結果が得られたと思われる.

5. 結 言

収差補正電子顕微鏡を用いて環状明視野(ABF)法により バナジウム酸リチウム結晶内のリチウムカラムを観察できる ことを示した. 試料が薄い場合, リチウムカラムに対しても カラム強度とバックグランドの差(ディップ・ハイト)がカ ラム内の原子数に比例していることを紹介した. ABF 像に よる動的観察からリチウムイオンが抜けると同時にバナジウ ム原子が移動する様子, つまり, スピネル構造から欠損した NaCl構造へ変化する様子を捉えたことを紹介した. 試料が 薄い場合, ABF 像のカラム強度は, Cowley が主張したように, 透過ディスクに置いた環状検出器によってよりシャープに なった有効プローブ関数と投影ポテンシャルのコンボリュー ションで表されことを示した.

本研究は、谷城康眞博士(東京工業大学大学院理工学研究 科)、髙木英典博士、新高誠司博士(以上、理化学研究所)、 近藤行人博士、金山俊克博士、澤田英敬博士(以上、日本電 子(株))との共同研究によって行われました.また、本研 究は、科学技術振興機構 CREST プロジェクトの助成を受け て実施されました.

文 献

- Thackeray, M.M., de Kock, A., Rossouw, M.H., Liles, D., Bittihn. R. and Hoge, D.: J. Electrochem. Soc., 139, 363 (1992)
- 2) Tarascon, J.M. and Armand, M.: Nature, 414, 359 (2001)
- 3) Hosono, E., Kudo, T., Honma, I., Matsuda, H. and Zhou, H.: Nano

Letters, 9, 1045 (2009)

- Delmas, C., Maccario, M., Croguennec, L., Le Cras, F. and Weill, F.: Nat. Mater., 7, 665 (2008)
- Nishimura, S., Kobayashi, G., Ohoyama, K., Kanno, R., Yashima, M. and Yamada, A.: *Nat. Mater.*, 7, 707 (2008)
- Shao-Horn, Y., Croguennec, L., Delmas, C., Nelson, E.C. and O'Keefe, M.A.: *Nat Mater*, 2, 464 (2003)
- Haider, M., Uhlemann, S., Schwan, E., Rose, H., Kabius, B. and Urban, K.: *Nature*, 392, 768 (1998)
- 8) Krivanek, O.L., Dellby, N. and Lupini, A.R.: Ultramicro., 78, 1 (1999)
- 9) Sawada, H., Hosokawa, F., Kaneyama, T., Ishizawa, T., Terao, M., Kawazoe, M., Sannomiya, T., Tomita, T., Kondo, Y., Tanaka, T., Oshima, Y., Tanishiro, Y., Yamamoto, N. and Takayanagi, K.: *Jpn. J. Appl. Phys.*, 46, L568 (2007)
- Sawada, H., Tanishiro, Y., Ohashi, N., Tomita, T., Hosokawa, F., Kaneyama, T., Kondo, Y. and Takayanagi, K.: *J. Electron Micro.*, 58, 357 (2009)
- Chung, S.-Y., Choi, S.-Y., Yamamoto, T. and Ikuhara, Y.: *Phys. Rev. Lett.*, 100(12), 125502–125504 (2008)
- 12) Cowley, J.M.: Ultramicro., 49, 4 (1993)
- Okunishi, E., Ishikawa, I., Sawada, H., Hosokawa, F., Hori, M. and Kondo, Y.: *Microsc. Microanal.*, 15, 164 (2009)
- 14) Oshima, Y., Sawada, H., Hosokawa, F., Okunishi, E., Kaneyama, T., Kondo, Y., Niitaka, S., Takagi, H., Tanishiro, Y. and Takayanagi, K.: J. Electron Microsc., 59, 457 (2010)
- 15) Findlay, S.D., Saito, T., Shibata, N., Sato, Y., Matsuda, J., Asano, K., Akiba, E., Hirayama, T. and Ikuhara, Y.: *Appl. Phys. Express*, 3, 116603 (2010)
- 16) Ishikawa, R., Okunishi, E., Sawada, H., Kondo, Y., Hosokawa, F. and Abe, E.: Nat. Mater., 10, 278 (2011)
- 17) Huang, R., Hitosugi, T., Findlay, S.D., Fisher, C.A.J., Ikuhara, Y.H., Moriwake, H., Oki, H. and Ikuhara, Y.: *Appl. Phys. Lett.*, 98, 051913 (2011)
- 18) Matsushita, Y., Yamaura, J. and Ueda, Y.: Acta Cryst. E., 61, 137 (2005)
- 19) Kilaas, R.: J. Microsc., 190, 45–51 (1998)
- Li, Z.Y., Young, N.P., Vece, M.D., Palomba, S., Palmer, R.E., Bleloch, A.L., Curley, B.C., Johnston, R.L., Jiang, J. and Yuan, J.: *Nature*, 451, 46 (2008)
- LeBeau, J.M., Findlay, S.D., Allen, L.J. and Stemmer, S.: *Nano Lett.*, 10, 4405 (2010)
- 22) Kim, S., Oshima, Y., Sawada, H., Kaneyama, T., Kondo, Y., Takeguchi, M., Nakayama, Y., Tanishiro, Y. and Takayanagi, K.: J. Electron Microsc., 60, 109 (2011)
- 23) Lee, S., Oshima, Y., Sawada, H., Hosokawa, F., Okunishi, E., Kaneyama, T., Kondo, Y., Niitaka, S., Takagi, H., Tanishiro, Y. and Takayanagi, K.: J. Appl. Phys., 109, 113530 (2011)
- 24) Yamamoto, T., Chartier, A., Yasuda, K., Meis, C., Shiiyama, K. and Matsumura, S.: *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B*, 266, 2676 (2008)
- 25) Lee, S., Oshima, Y., Niitaka, S., Takagi, H., Tanishiro, Y. and Takayanagi, K.: *Jpn. J. Appl. Phys.*, **51**, 020202 (2012)
- 26) Lee, S., Oshima, Y., Tanishiro, Y. and Takayanagi, K.: to be submitted
- 27) Findlay, S.D. et al.: Appl. Phys. Lett., 95(19), 191913 (2009)
- 28) Findlay, S.D. et al.: Ultramicroscopy, 110(7), 903-923 (2010)
- 29) Findlay, S.D. et al.: Ultramicroscopy, 111(8), 1144-1154 (2011)
- 30) Okunishi, E., Sawada, H. and Kondo, Y.: Micron, 43, 538 (2012)